



**DISCO**

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



Kiru Kezuru Migaku

# Grinding Wheels Poligrind

## Kezuruへの挑戦が生んだグライインディングホイール



### バックグライインディングによる 高品位加工を実現したホイール Poligrind

インフィードグラインダの仕上げ研削用（Z2軸）にPoligrindを採用することによって、追加設備やプロセスの変更を行うことなく、ウェーハの仕上げ面粗さや抗折強度などの加工クオリティを向上することが可能です。

- 既存のインフィードグラインダに装着することが可能
- 従来のプロセスのまま抗折強度などのクオリティ向上が可能
- 既存のZ2軸（仕上げ研削）用ホイールと比較して高クオリティな仕上がり面を実現
- 高負荷研削に対応



加工対象 シリコンウェーハ、他

## 仕様

(mm)			
ホイール径	チップ表記	チップ形状	チップ配列
200	SR	セグメント	真円
300			

**PW06 - PA0135 300 × 3W × 7T - SR**

チップ品種	チップ幅	チップ高さ
PA0135	3.0 (mm)	7.0 (mm)

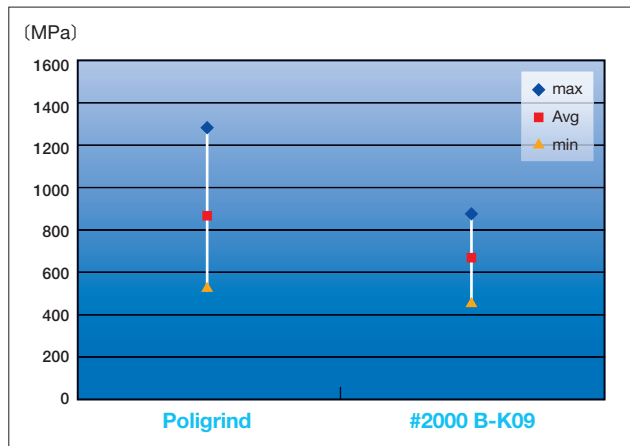


注) Poligrindの品名表示が新しくなりました。旧品名にてご利用頂いているお客様には旧品名のままで提供しています。

## 実験データ

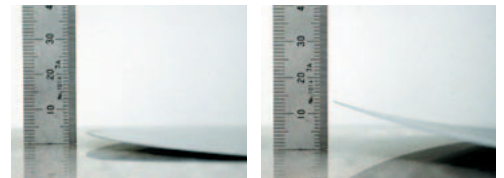
既存のZ2軸(仕上げ研削)用ホイールと比較して抗折強度や面粗さなどの加工品質の向上が期待できます。

### ■ 抗折強度 (球抗折)



ワーク : φ8° Si ミラーウェーハ  
Z2軸取り量 : 40 μm  
最終仕上げ厚さ : 200 μm

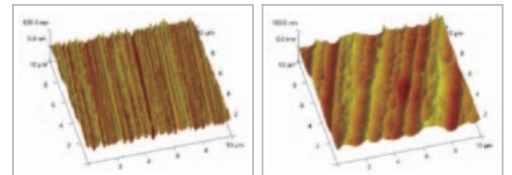
### ■ 反り量



使用2軸ホイール	Poligrind	#2000 B-K09
反り量	3.5 mm	14.0 mm

ワーク : φ8° Si ミラーウェーハ  
Z2軸取り量 : 35 μm  
最終仕上げ厚さ : 50 μm

### ■ 面粗さ



使用2軸ホイール	Poligrind	#2000 B-K09
Ra(μm)	0.009	0.015
Rmax(μm)	0.065	0.081

ワーク : φ8° Si ミラーウェーハ  
測定器 : 非接触式面粗さ測定器

### Poligrindをご使用いただくにあたって

より良い加工結果を得るために、新たに加工条件の最適化が必要となります。当社のアプリケーションエンジニアがお客様のワークや要求精度などに合わせてご提案させていただきます。

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

### ご注文に際して

タイプ名・ホイール径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますのでご確認の上、ご発注くださいますようお願い申し上げます。



### 安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- 安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- 制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超過して使用しないでください。
- 精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- 精密加工ツールを落としたり、ぶついたりしないでください。
- 使用する際には必ず毎回転精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 改造された機械(装置)は使用しないでください。
- 機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- 切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- 湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。